

お客様各位

第26回エレクトロテストジャパン出展展示のご案内



〒959-2600

新潟県胎内市清水9-113 株式会社 ジェイシーエム

拝啓、初春の候、貴社益々ご清祥の事とお喜び申し上げます。
さて、来る2009年1月28日～30日において、東京ビックサイトにおきまして第26回エレクトロテストジャパンに例年通り出展いたします。

この度はMEMSデバイスの会場内実演測定を中心に、各種MEMSデバイス測定に必要な精密測定用ソケットからハンドラー、テスターに至るまでMEMSデバイスのトータルソリューションを提案いたします。

完成されたMEMS計測ソリューションを是非この機会にご覧ください。

同時展示といたしまして、パワーデバイス向け、大電流印加プローブ及び大電流印加ウェハプローバーも展示いたします。

ご来場を心よりお待ちしております。

【展示のみどころ】



MEMSウェハプローバー
FMAP-1000

MEMSウェハを重力加速度を印加し測定します。
会場内に実機展示です。



MEMSデバイス評価装置
MCS-100

常温調機能を有しMEMSデバイス評価を行います。
会場内に実演展示です。



3軸加速度センサー校正装置
MCS-1000

3温度/3姿勢校正の量産対応機です。
会場内にパネル展示です。



MEMSデバイス用ソケット
各種

ノイズキャンセル、温調、振動試験など、試験特性ニーズに合わせ幅広く展示しています。



大電流対応ウェハプローバー
SP-200

パワーデバイスの歩留り向上の為に、ウェハ段階で大電流を印加します。
会場内に実演展示です。

【出展に関するお問い合わせ】

株式会社 ジェイシーエム

営業課 チーム1

難波 本間 長谷川 磯辺 まで

Tel (0254) 44-2300(代)

e-mail:st1@e-jcm.co.jp

当日連絡先

難波MP 090-2676-8186